

**Опис навчальної дисципліни**  
**«Поверхневі та контактні явища напівпровідникових структур»**

1	2	3	
<b>Галузь знань, спеціальність, освітня програма рівень вищої освіти</b>	<b>Нормативні показники для планування і розподілу дисципліни на змістові модулі</b>	<b>Характеристика навчальної дисципліни</b>	
		очна (денна) форма здобуття освіти	заочна (дистанційна) форма здобуття освіти
<b>Галузь знань 17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації"</b>	Кількість кредитів – 3	<b>Вибіркова</b>	
		<b>Цикл дисциплін</b> <b>Вільний вибір студента в межах спеціальності</b> (вказати цикл, до якого належить програма, відповідно до ОПП та навчального плану)	
<b>Спеціальність 176 "Мікро- та наносистемна техніка"</b>	Загальна кількість годин – 90	<b>Семестр:</b>	
		3 -й	3 -й
<b>Освітньо-професійна програма</b> Мікроелектронні інформаційні системи	Змістових модулів – 4	<b>Лекції</b>	
		8 год.	6 год.
		<b>Практичні</b>	
Рівень вищої освіти: <b>магістерський</b>	Кількість поточних контрольних заходів – 9	8 год.	4 год
		<b>Самостійна робота</b>	
		74 год.	80 год.
		<b>Вид підсумкового семестрового контролю:</b> залік	